

2025 年度 高難度選択酸化反応研究会シンポジウム

- 主催：触媒学会 高難度選択酸化反応研究会
- 日時：2026 年 1 月 13 日(火)13:30－17:00
- 場所：東京大学 本郷キャンパス
工学部 5 号館 52 号講義室(講演) + 工学部 2 号館展示室(ポスター)
- 参加申込：事前の参加申し込みをお願いします(〆切:1/5(月)17 時まで)。
下記のページ(もしくは右の QR)よりお申し込みください

<https://forms.gle/nDKfxrcdZ6EM3eyKA>



- 参加費：触媒学会会員 4,000 円(内訳:参加費 3,637 円、消費税 363 円)、
触媒学会非会員 5,000 円(内訳:参加費 4,546 円、消費税 454 円)、
学生 1,000 円(内訳:参加費 910 円、消費税 90 円)
一般社団法人触媒学会 適格請求書発行事業者登録番号:T4010005016409

プログラム (招待講演は「52 号講義室」、ポスター発表・意見交換会は「展示室」にて開催)

- ・13:30-14:30 「温和な条件で進行する触媒的脱水素反応の開発」
(東京大学) 三ツ沼 治信 先生
- ・14:45-15:45 「精密組成制御した不均一系金クラスター触媒による酸化反応特性評価」
(東京科学大学) 増田 晋也 先生
- ・15:45-17:00 学生・若手研究者によるポスター発表
※自由なディスカッションを目的としています。優秀なポスター発表をされた方には、「優秀ポスター賞」を授与します。若手研究者の年齢制限はございませんので、奮ってご応募ください。
- ・17:10- 意見交換会(会費:3,000 円(内訳:参加費 2,728 円、消費税 272 円))
軽食・飲み物あり、自由な意見交換会
- 問い合わせ先
〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
東京大学大学院 工学系研究科応用化学専攻
山口 和也 E-mail: kyama@appchem.t.u-tokyo.ac.jp